

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/031748 A1

(51) 国際特許分類7:

G01N 21/64

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/012609

(22) 国際出願日:

2003年10月1日(01.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-288848

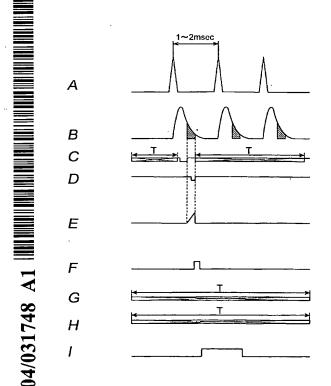
2002年10月1日(01.10.2002)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 丸野 正 (MARUNO,Tadashi) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 岩瀬 富美雄 (IWASE,Fumio) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 佐藤 大雅 (SATO,Taiga) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市市野

[続葉有]

(54) Title: FLUORESCENCE MEASURING DEVICE

(54) 発明の名称: 蛍光測定装置



(57) Abstract: A fluorescence measuring device having a CCD camera applied thereto that is capable of measuring a fluorescent component emitted from a measurement subject in response to an excitation pulse component with which the measuring subject is periodically irradiated. The fluorescence measuring device is at least provided with a CCD, and a control section. The CCD comprises a photoelectric conversion element that photoelectrically converts fluorescent component emitted from a measurement subject, and a charge-storage element that stores and transfers the charges photoelectrically converted by the photoelectric conversion element. The control section outputs an electron shutter signal for sweeping away the charges photoelectrically converted by the photoelectric conversion element, a readout signal for reading out the photoelectrically converted charges into the charge-storage element, and a transfer signal for successively transferring the charges that have been read out. Particularly, the control section outputs an electron shutter signal in response to the generation of an excitation pulse component and outputs a readout signal in response to the outputting of the electron shutter signal, and outputs transfer signals every predetermined number of times of outputting of the readout signal.

(57) 要約: この発明は、被測定物に周期的に照射される励起パルス成分に対応して該被測定物から放出される蛍光成分を測定可能なCCDカメラが適用された蛍光測定装置に関する。当該蛍光測定装置は、少なくともCCDと、制御部とを備える。上記CCDは、被測定物から放出される蛍光成分光電変換する光電変換素子と、光電変換素子によ

り光電変換された電荷を蓄積・転送する電荷蓄積素子を含む。上記制御部は、光電変換素子により光電変換された 電荷を掃き捨てるための電子シャッタ信号、該光電変換された電荷を電荷蓄積素子に読み出すための読み出し信 号、及び該読み出された電荷を

[続葉有]

(74) 代理人: 長谷川芳樹,外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都 中央区 銀座一丁目10番6号 銀座

ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(広域): ARIPO(特許(GILGM)(KGLES, MIW, MZ SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM(ZW)), 立てラシア(特許(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。



蛍光測定装置

技術分野

【0001】 この発明は、被測定物に周期的に複数の励起パルス成分を照射し、 これら励起パルス成分に対応して該被測定物から放出される蛍光成分を測定する 蛍光測定装置に関するものである。

背景技術

5

10

25

【0002】 蛍光測定装置は、周期的に発生した複数の励起パルス成分を被測定物に照射し、これら励起パルス成分に対応して該被測定物から放出される蛍光成分を測定する装置である。例えば特開昭59-104519号公報に記載された蛍光測定装置は、ストリークカメラと、ストリーク管の蛍光面上のストリーク像を取り出すサンプリング手段と、その取り出したストリーク像を光電変換して増倍するイメージインテンシフィアとを含む。

発明の開示

15 【0003】 発明者らは、従来の蛍光測定装置について検討した結果、以下のような課題を発見した。すなわち、従来の蛍光測定装置は、周期的に発生する蛍光成分から得られる出力信号をイメージインテンシフィアで増倍する。なぜなら、各蛍光成分が微弱であれば1回の計測では正確な測定ができにくいので、出力信号のダイナミックレンジを広げる必要があるためである。また、従来の蛍光測定装置は、各蛍光成分の波形が非線形であることに対応するためにストリークカメラとサンプリング手段とを用いている。そのため、従来から、ストリークカメラを用いずにCCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)を用いてより簡便に蛍光測定を行いたいという要望があった。

【0004】 この発明は上述のような課題を解決するためになされたものであり、被測定物から周期的に照射される励起パルス成分に応じて放出される蛍光成分を、CCDを用いて測定するための構成を備えた蛍光測定装置を提供すること

を目的としている。

5

10

15

20

25

【0005】 発明者らは、周期 $1\sim2\,\mathrm{m\,s\,e\,c}$ で複数の励起パルス成分を被測定物に照射し、該被測定物から該励起パルス成分に対応してそれぞれ放出される 蛍光成分をCCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)で測定する可能性について種々の検討を行った。図 $1\,\mathrm{A}\sim$ 図 $1\,\mathrm{I}$ は、それらの検討の一例を説明するためのタイミングチャートである。CCDは、フォトダイオード(PD)のような光電変換素子により受光された蛍光成分を光電変換し、垂直転送素子や水平転送素子のような電荷蓄積素子によって得られた電荷を転送する。周期 $1\sim2\,\mathrm{m\,s\,e\,c}$ で照射される励起パルス成分に対応した蛍光成分を測定するためには、上記光電変換素子が光電変換を行い上記電荷蓄積素子が蓄積された電荷を転送する周期を、 $1\sim2\,\mathrm{m\,s\,e\,c}$ とする必要がある。

【0006】 なお、図1Aは励起パルス成分、図1Bは蛍光成分、図1Cは電子シャッタ信号、図1Dは読み出し信号、図1Eはフォトダイオード(PD)の電荷量、図1Fは垂直素子の蓄積電荷量、図1Gは水平素子の転送信号、図1Hは垂直素子の転送信号、そして、図1Iは全データの読み出し、それぞれのタイムチャートである。また、図1C、図1G及び図1Hにおいて、期間Tは、定期的に各信号の出力が繰り返される期間を示す。

【0007】 しかしながら、図1A~図1Iに示されたように、光電変換と電荷蓄積素子に対する電荷放出を、周期1~2msecで行うことは可能であるが、その周期内で電荷転送までを行うことは非常に困難であることが見いだされた。さらに、1回の蛍光発生ごとに蛍光成分に対応する電荷の放出・転送を行うと、光電変換素子により蓄積された電荷に対して有意なレベルのノイズが含まれることも見いだされた。この発明はこれらの知見に基づいてなされたものである。

【0008】 この発明に係る蛍光測定装置は、被測定物に照射される励起パルス成分それぞれに対応して該被測定物から放出される蛍光成分を測定する蛍光測定装置であって、光電変換素子と、電荷蓄積素子と、そして、制御部とを備える。

5

10

15

20

25

上記光電変換素子は、励起パルス成分それぞれに対応して被測定物から放出される蛍光成分を光電変換する。上記電荷蓄積素子は、光電変換素子によって光電変換された電荷を蓄積し、該蓄積された電荷を転送する。上記制御部は、光電変換素子によって光電変換された電荷を掃き捨てるための電子シャッタ信号、該光電変換された電荷を電荷蓄積素子に読み出すための読み出し信号、及び該読み出された電荷を順次転送させるための転送信号を出力する。特に、上記制御部は、励起光に含まれるパルス成分の発生に対応して電子シャッタ信号を出力し、該電子シャッタ信号の出力に対応して読み出し信号を出力し、そして、読み出し信号の出力が少なくとも2以上行われるごとに転送信号を出力する。

【0009】 この発明に係る蛍光測定装置によれば、上記制御部が、励起パルス成分の発生ごとに電子シャッタ信号が出力され、この電子シャッタ信号の出力に対応して読み出し信号が出力される。そのため、各励起パルス成分に対応する蛍光成分の測定が可能になる。また、上記制御部は、読み出し信号の出力が少なくとも2以上行われるごとに転送信号を出力するので、複数回数分の蛍光成分をまとめて計測できる。

【0010】 また、この発明に係る蛍光測定装置において、励起パルス成分及 び蛍光成分は、それぞれ実質的に同一波形及び同一周期であるのが好ましい。蛍 光成分がそれぞれ実質的に同一周期であれば、所定時間当たりの蛍光発生回数が 容易に特定でき、簡便に電子シャッタ信号との同期を取ることができるからである。また、蛍光成分がそれぞれ実質的に同一波形であれば、各蛍光成分それぞれの同じ波形部分を測定することが容易になる。

【0011】 この発明に係るの蛍光測定装置において、上記制御部は、蛍光成分それぞれの同一波形部分を測定可能なように、電子シャッタ信号及び読み出し信号を出力するのが好ましい。蛍光成分それぞれの同一波形部分を測定すれば、測定された蛍光成分の成分数で除算することによりそれらの部分に対応する電荷が求められる。

【0012】 さらに、この発明に係る蛍光測定装置において、上記制御部は、

蛍光成分が放出されるまで間、継続して電子シャッタ信号及び転送信号を出力するのが好ましい。蛍光成分が放出されるまで、すなわち測定が開始されるまで電子シャッタ信号及び転送信号が出力されれば、光電変換素子及び電荷蓄積素子に不要な電荷が蓄積されることが防止できるからである。

【0013】 なお、この発明に係る蛍光測定装置において、上記電荷蓄積素子は、光電変換素子から直接電荷を受け取る第一電荷蓄積素子と、該第一電荷蓄積素子から電荷を受け取る第二電荷蓄積素子とを含んでもよい。このとき、上記制御部は、読み出し信号の出力の所定回数分ごとに第一電荷蓄積素子に対して転送信号を出力する一方、継続して転送信号を第二電荷蓄積素子に対して出力するのが好ましい。第二電荷蓄積素子に継続して転送信号が出力されることにより、第二電荷蓄積素子への不要な電荷の蓄積が効果的に低減されるからである。

【0014】 なお、この発明に係る各実施例は、以下の詳細な説明及び添付図面によりさらに十分に理解可能となる。これら実施例は単に例示のために示されるものであって、この発明を限定するものと考えるべきではない。

【0015】 また、この発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明から明らかになる。しかしながら、詳細な説明及び特定の事例はこの発明の好適な実施例を示すものではあるが、例示のためにのみ示されているものであって、この発明の思想及び範囲における様々な変形および改良はこの詳細な説明から当業者には自明であることは明らかである。

図面の簡単な説明

5

10

15

20

25

【0016】 図1A〜図1Iは、この発明に至る検討過程を説明するためのタイミングチャートである。

【0017】 図2は、この発明に係る蛍光測定装置を含む測定系の構成を示す 図である。

【0018】 図3は、図2中に示されたCCDの構成を示す図である。

【0019】 図4A~図4Iは、この発明に係る蛍光測定装置における動作を

説明するためのタイミングチャートである。

発明を実施するための最良の形態

5

10

15

20

25

【0020】 以下、この発明に係る蛍光測定装置の一実施例を、図2、図3、 及び図4A~図4Iを用いて詳細に説明する。なお、図面の説明において、同一 部位、同一要素には同一符号を付して重複する説明を省略する。

【0021】 図2は、この発明に係る蛍光測定装置を含む測定系の構成を示す 図である。この図2に示された測定系は、この発明に係る蛍光測定装置に相当するCCDカメラ10、レーザ光源30、及びトリガ発生装置20により構成されている。CCDカメラ10は、CCD101と、CCD駆動回路102と、マイクロコンピュータ103とを含む。なお、CCD駆動回路102及びマイクロコンピュータ103により、当該蛍光測定装置の制御部100が構成されている。

【0022】 CCD101は、CCD駆動回路102からの指示信号に基づいて、被測定物40から放出される蛍光成分60を測定するインター素子型のCCDである。具体的にCCD101は、図3に示すように、フォトダイオード(光電変換素子)101a、垂直転送素子(第一電荷蓄積素子)101b、水平転送素子(第二電荷蓄積素子)101cを含む。

【0023】 フォトダイオード101aは、受光量に応じて電荷を蓄積する部分であり、必要な受光面が形成されるように基板上に複数並べられている。フォトダイオード101aは、CCD駆動回路102から電子シャッタ信号が入力されると蓄積している電荷を掃き捨て、CCD駆動回路102から読み出し信号が入力されると蓄積している電荷を垂直転送素子101bに移動させる。

【0024】 第1電荷蓄積素子である垂直転送素子101bは、フォトダイオード101aそれぞれに対応して設けられている。垂直転送素子101bは、関連するフォトダイオード101aから移動される電荷を蓄積し、必要に応じて隣接する垂直転送素子101bにその電荷を転送する。より具体的には、各垂直転

送素子101bは、CCD駆動回路102から転送信号が入力されると、それぞれが蓄積している電荷を水平転送素子101c側の垂直転送素子101bに順次転送する。水平転送素子101cに隣接する垂直転送素子101bは、転送されてきた電荷を該水平転送素子101cに転送する。

【0025】 水平転送素子101cは、互いに電荷を転送する一列の垂直転送素子101bのグループに対応するように設けられている。水平転送素子101cは、関連する垂直転送素子101bの列から転送されてくる電荷を蓄積し、隣接する水平転送素子101cにその電荷を転送する。なお、最終的に電荷が蓄積される末端の水平転送素子101cからその電荷を読み出すことにより、フォトダイオード101aが光電変換した全データを読み出すことができる。

5

10

15

20

25

【0026】 CCD駆動回路102は、マイクロコンピュータ103からの指示信号に基づいて、上述の電子シャッタ信号、読み出し信号、及び転送信号を、CCD101に出力する。

【0027】 マイクロコンピュータ103は、トリガ発生装置20からのトリガ信号に基づいて、上述の電子シャッタ信号、読み出し信号、及び転送信号を出力させるための指示信号をCCD駆動回路102に出力する。より具体的には、トリガ信号と、該トリガ信号に対するCCD10100露光遅延時間を指定する露光遅延動作とから、電子シャッタ信号、読み出し信号、及び転送信号を出力するタイミングを算出し、該CCD駆動回路102に出力する。なお、これらCCD駆動回路102及び μ コンピュータ103により制御部100が構成される。

【0028】 トリガ発生装置20は、レーザ光源30とマイクロコンピュータ 103とにトリガ信号を出力する。レーザ光源30は、このトリガ信号に基づい て励起パルス成分50を被測定物40に対して照射する。既に説明されたように、 被測定物40は、励起パルス成分50に対応して蛍光成分60を放出し、CCD カメラ10はこれら蛍光成分60を測定する。

【0029】 次に、CCDカメラ10の測定動作を、図4A~図4Iに示され

たタイミングチャートを用いて説明する。なお、図4Aは励起パルス成分、図4 Bは蛍光成分、図4Cは電子シャッタ信号、図4Dは読み出し信号、図4Eはフォトダイオード (PD) の電荷量、図4Fは垂直素子の蓄積電荷量、図4Gは水平素子の転送信号、図4Hは垂直素子の転送信号、そして、図4Iは全データの読み出し、それぞれのタイムチャートである。また、図4C、図4G及び図4Hにおいて、期間Tは、定期的に各信号の出力が繰り返される期間を示す。

5

10

15

20

25

【0030】 図2のレーザ光源30からは、トリガ発生装置20からのトリガ信号に応じて励起パルス成分50が被測定物40に照射される(図4A参照)。トリガ信号は、この励起パルス成分50の間隔が $1\sim2msec$ となるように調整されている。被測定物40からは照射された励起パルス成分50に応じて蛍光成分60が放出される(図4B参照)。これら蛍光成分60は、被測定物40の性状に応じて放出される光成分であり、図4Bに示されたように一般的に非線形の波形をしている。

【0031】 トリガ信号に対する電子シャッタ信号の出力遅延時間D、電子シャッタ信号の出力から読み出し信号の出力までの遅延時間Wは、マイクロコンピュータ103に入力される露光遅延操作によって指定される。この出力遅延時間 D及び遅延時間Wは、励起パルス成分50に対する蛍光成分60の遅延を考慮して、 10μ sec \sim 400 μ secの間で任意に設定可能である。すなわち、出力遅延時間D及び遅延時間Wが任意に設定されることで、蛍光成分60の波形における露光部分(図4Bの斜線部分)が任意に設定され、蛍光成分60それぞれのスペクトルが作成される。

【0032】 なお、電子シャッタ信号は、図4Cに示されたように、露光時間 以外は定期的にCCD駆動回路102からCCD101に出力されている。すな わち、図4C中の期間Tにおいて、電子シャッタ信号は定期的に繰り返し出力さ れている。電子シャッタ信号は、CCD101のフォトダイオード101aに蓄 積される電荷を掃き捨てるための信号であるため、フォトダイオード101aへ の不要な電荷の蓄積が低減され得る(図4 E参照)。

5

10

15

20

25

【0033】 出力遅延時間Wの間にフォトダイオード101aにおいて光電変換された蓄積電荷 Δ q は、読み出し信号の出力(図4 C参照)によって垂直転送素子101bに移される。この実施例では、励起パルス成分50の発生が t 回行われ、フォトダイオード101aで光電変換された電荷 Δ q が t 回垂直転送素子101bに移される。この t 回の演算の後に、転送信号が垂直転送素子101bに出力されると、各垂直転送素子101bは、順次蓄積されている電荷(Δ q×t)を隣接する垂直転送素子101bに転送する(図4 F参照)。この転送される電荷は、水平転送素子101cに転送され、さらに隣接する水平転送素子101cに転送されることで読み出される。この読み出された電荷は t 回分の蓄積電荷 Δ q であるから、演算回数 t で除算することにより、1個の励起パルス成分50に対する蛍光成分60に対応した電荷 Δ q を得ることができる。

【0034】 水平転送素子101cに対する転送信号は、常に定期的にCCD 駆動回路102から出力されている。すなわち、図4G中の期間Tにおいて転送信号は定期的に出力されている。この転送信号は、水平転送素子101cに蓄積されている電荷を転送するための信号であるため、各水平転送素子101cへの不要な電荷の蓄積が低減され得る。

【0035】 また、垂直転送素子101bに対する転送信号は、トリガ信号が入力されるまでは定期的にCCD駆動回路102から出力されている。すなわち、図4H中の期間Tにおいて転送信号は定期的に出力されている。この転送信号は、垂直転送素子101bに蓄積されている電荷を転送するための信号であるため、各垂直転送素子101bへの不要な電荷の蓄積が低減され得る。

【0036】 制御部100に含まれるマイクロコンピュータ103及びCCD 駆動回路102は、励起パルス成分50の発生ごとに電子シャッタ信号を出力し、 このデンしシャッタ信号の出力に対応して読み出し信号を出力する。そのため、 各励起パルス成分50に対した蛍光成分60の計測が可能になる。また、マイク ロコンピュータ 1 0.3 及びCCD駆動回路 1.0 2 は、読み出し信号の出力の所定回数分ごとに転送信号を出力するので、所定回数分の蛍光成分をまとめて計測できる。

【0037】 この実施例では、蛍光成分60がそれぞれ実質的に同一波形及び周期となるように、励起パルス成分50が発生されている。蛍光成分60がそれぞれ実質的に同一周期であるので、所定時間当たりの蛍光発生回数が容易に特定できる。また、蛍光成分60がそれぞれ実質的に同一波形であるので、各蛍光成分間で対応する同一波形部分を測定することが容易になる。

【0038】 さらに、制御部100としてのマイクロコンピュータ103及び CCD駆動回路102は、蛍光成分60の波形それぞれの同一波形部分を測定可能なように、トリガ信号に対して出力遅延時間D及び遅延時間Wを算出し、電子シャッタ信号及び読み出し信号を出力している。したがって、複数回分(t)の 蛍光成分それぞれの同一波形部分の測定が容易にでき、その測定結果の和(Δ q×t)を所定回数(t)で除算することにより、測定しようとする波形部分に対応する電荷 Δ qが算出され得る。

【0039】 なお、この発明に係る蛍光測定装置は、上述の実施例に限定されることはなく、種々の変形が可能である。そのような変形は、この発明の思想および範囲から逸脱するものとは認めることはできず、すべての当業者にとって自明である改良は、以下の請求の範囲に含まれるものである。

20 産業上の利用可能性

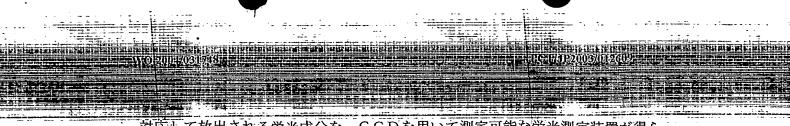
5

10

15

25

【0040】 以上のようにこの発明によれば、制御部が、被測定物に照射される励起パルス成分それぞれに対応して電子シャッタ信号を出力し、この電子シャッタ信号の出力に対応して読み出し信号を出力するので、各励起パルス成分に対応した蛍光成分が計測可能になる。また、制御部は、読み出し信号の出力の所定回数分ごとに転送信号を出力するので、該所定回数分の蛍光成分がまとめて計測可能になる。したがって、この発明の目的とする、被測定物から励起パルス成分



対応して放出される蛍光成分を、CCDを用いて測定可能な蛍光測定装置が得られる。



- 1. 被測定物に対して複数の励起パルス成分を照射し、これら励起パルス成分をれぞれに対応して該被測定物から放出される蛍光成分を測定する蛍光測定装置であって、
- 5 前記被測定物から放出された蛍光成分を光電変換する光電変換素子と、

前記光電変換素子により光電変換された電荷を蓄積し、該蓄積された電荷を転送する電荷蓄積素子と、

前記光電変換素子により光電変換された電荷を掃き捨てるための電子シャッタ 信号、該光電変換された電荷を前記電荷蓄積素子に読み出すための読み出し信号、 及び該読み出された電荷を順次転送させるための転送信号を出力する制御部とを 備え、

前記制御部は、前記励起光に含まれるパルス成分の発生に対応して前記電子シャッタ信号を出力し、該電子シャッタ信号の出力に対応して前記読み出し信号を 出力し、そして、前記読み出し信号の出力が少なくとも2以上行われるごとに前 記転送信号を出力する蛍光測定装置。

2. 請求項1記載の蛍光測定装置において、

前記励起パルス成分は、それぞれ実質的に同一波形及び同一周期であり、そして、

前記蛍光成分は、それぞれ実質的に同一波形及び同一周期である。

3. 請求項2記載の蛍光測定装置において、

10

15

20

25

前記制御部は、前記蛍光成分それぞれの同一波形部分が測定可能なように、前記電子シャッタ信号及び前記読み出し信号を出力する。

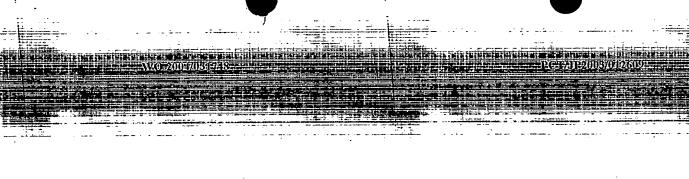
4. 請求項1記載の蛍光測定装置において、

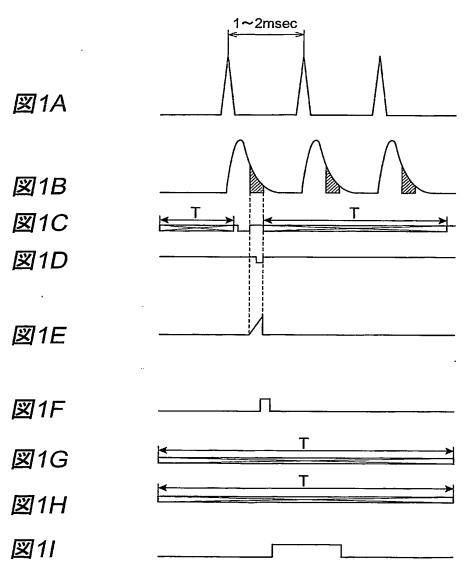
前記制御部は、前記蛍光成分が放出されるまでの間、継続して前記電子シャッ 夕信号及び前記転送信号を出力する。

5. 請求項1記載の蛍光測定装置において、

前記電荷蓄積素子は、前記光電変換素子から直接電荷を受け取る第一電荷蓄積 素子と、該第一電荷蓄積素子から電荷を受け取る第二電荷蓄積素子とを含み、そ して、

前記制御部は、前記読み出し信号の出力の所定回数分ごとに前記転送信号を前 5 記第一電荷蓄積素子に対して出力する一方、継続して前記転送信号を前記第二電 荷蓄積素子に対して出力する。





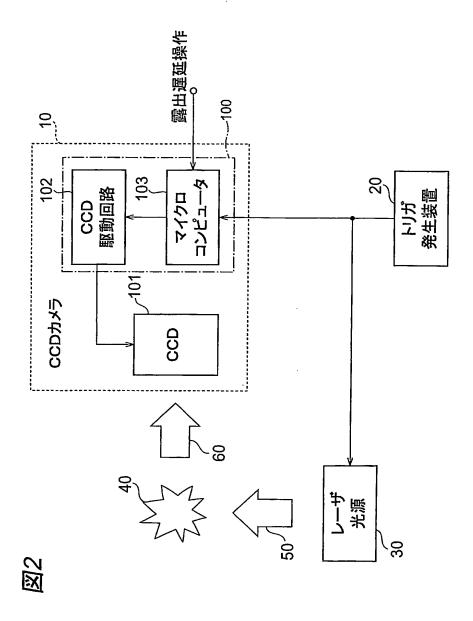
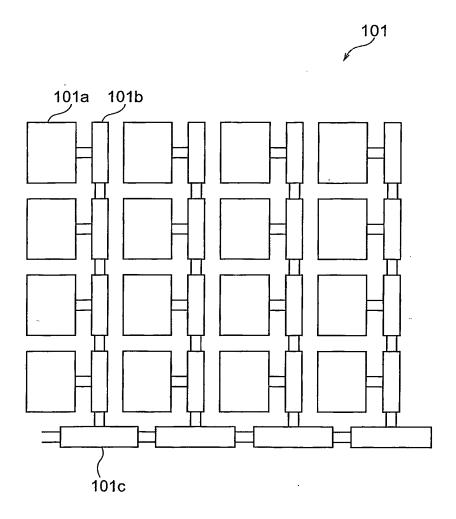
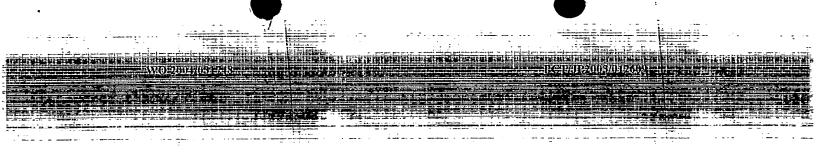
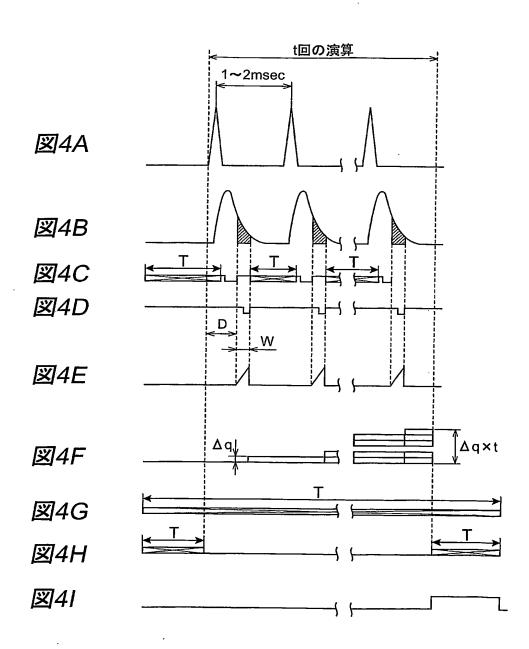
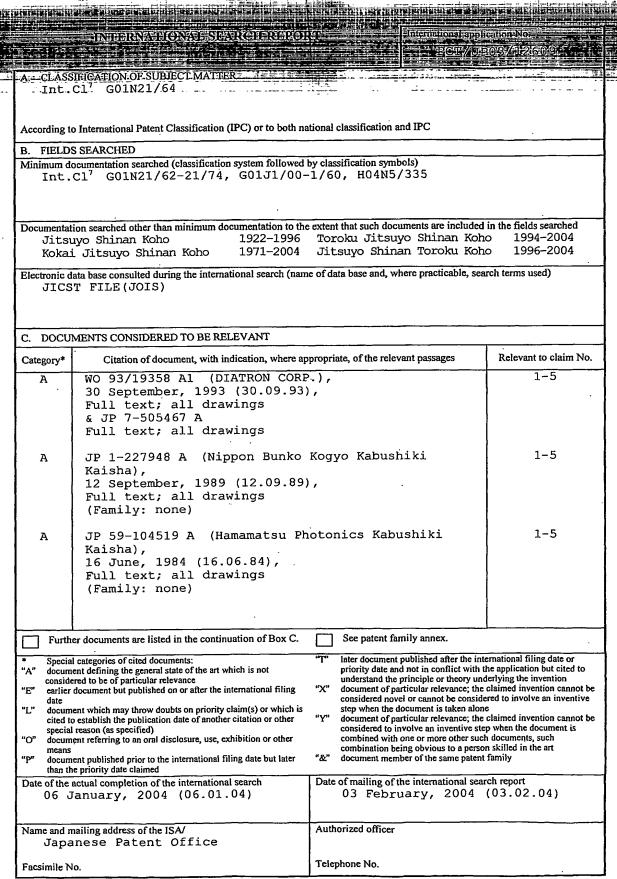


図3









| The content of th

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' G01N 21/62-21/74, G01J 1/00-1/60, H04N 5/335

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報日本国実用新案登録公報

1994-2004年1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル (JOIS)

関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号				
A	WO 93/19358 A1 (DIATRON CORPORATION) 1993.09.3 1-5 0,全文,全図 & JP 7-505467 A,全文,全図						
A	JP 1-227948 A (日本分光工業株式会社) 1989.09.1 1-5 2,全文,全図 (ファミリーなし)						
	JP 59-104519 A (浜松ホトニ 16,全文,全図 (ファミリーなし)	- クス株式会社) 1984.06.	1–5				
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。							
もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する「文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完	でした日 06.01.2004	国際調査報告の発送日					
日本国	D名称及びあて先 國特許庁 (ISA/JP) 軍便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 平田 佳規	2W 3009				

電話番号 03-3581-1101 内線 3290

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号



PATENT COOPERATION TREAT



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

HASEGAWA, Yoshiki SOEI PATENT AND LAW FIRM, Ginza First Bldg.

10-6, Ginza 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0061 MAR 2005

Date of mailing (day/month/year) 08 January 2004 (08.01.2004)				
Applicant's or agent's file reference FP03-0265-00	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/JP2003/012609	International filing date (day/month/year) 01 October 2003 (01.10.2003)			
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 01 October 2002 (01.10.2002)			
Applicant	01 October 2002 (01.10.2002)			

HAMAMATSU PHOTONICS K.K. et al

- By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- (if applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a) , the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- (If applicable) An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date Priority application No. Country or regional Office Date of receipt or PCT receiving Office of priority document 01 Octo 2002 (01.10.2002) 2002-288848 21 Nove 2003 (21.11.2003) 認 (TE 許可 16. 1. 28

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

taieb AKREMI (Fax 338 9090)

Telephone No. (41-22) 338 9415

PATENT COOPERATION TREATY

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATION UREAU

_ 1 WAR 2003

HASEGAWA, Yoshiki SOEI PATENT AND LAW FIRM, Ginza First Bldg. 10-6, Ginza 1-chome

Chuo-ku, Tokyo 104-0061 **JAPON**

Date of mailing (day/month/year) 15 April 2004 (15.04.2004)

Applicant's or agent's file reference FP03-0265-00

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP2003/012609 International filing date (day/month/year) 01 October 2003 (01.10.2003)

Priority date (day/month/year) 01 October 2002 (01.10.2002)

Applicant

.

HAMAMATSU PHOTONICS K.K. et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:

AU, AZ, BY, CH, CN, CO, DZ, EP, HU, KG, KP, KR, MD, MK, MZ, RU, TM, US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EA, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, ID, IL, IN, IS, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PG, PH, PL, PT, RO, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

- 3. Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 15 April 2004 (15.04.2004) under No. WO 2004/031748
- 4. TIME LIMITS for filing a demand for international preliminary examination and for entry into the national phase

The applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of 19 months from the priority date, but also in respect of any designated Office, in the absence of filing of such demand, where Article 22(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see PCT Gazette No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 19926, 19932 and 19934, as well as the PCT Newsletter, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For regular updates on the applicable time limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newsletter and the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at http://www.wipo.int/pct/en/index.html.

For filing a demand for international preliminary examination, see the PCT Applicant's Guide, Volume I/A, Chapter IX. Only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

It is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits.

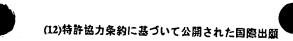
内 確 認 夕入力 OA・許可 提出報告 問い合わせ Authorized officer Gijsbertus Beijer - Carlos Rov

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Telephone No.(41-22) 338.91.11

Facsimile No.(41-22) 740.14.35

ì



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



MAR 2005

(43) 国際公開日 2004年4月15日(15.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/031748 A1

(51) 国際特許分類?:

G01N 21/64 (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホト

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/012609 V

ニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の

l Shizuoka (JP).

(22) 国際出願日:

2003年10月1日(01.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-288848

2002年10月1日(01.10.2002) か

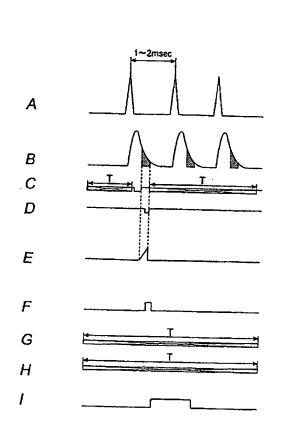
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 丸野 正 (MARUNO, Tadashi) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松 市 市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 岩瀬 富美雄 (IWASE,Fumio) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野町1126番地の1 浜 松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 佐藤 大雅 (SATO,Taiga) [JP/JP]; 〒435-8558 静岡県 浜松市 市野

[続菜有]

(54) Title: FLUORESCENCE MEASURING DEVICE

(54) 発明の名称: 蛍光測定装置



(57) Abstract: A fluorescence measuring device having a CCD camera applied thereto that is capable of measuring a fluorescent component emitted from a measurement subject in response to an excitation pulse component with which the measuring subject is periodically irradiated. The fluorescence measuring device is at least provided with a CCD, and a control section. The CCD comprises a photoelectric conversion element that photoelectrically converts fluorescent component emitted from a measurement subject, and a charge-storage element that stores and transfers the charges photoelectrically converted by the photoelectric conversion element. The control section outputs an electron shutter signal for sweeping away the charges photoelectrically converted by the photoelectric conversion element, a readout signal for reading out the photoelectrically converted charges into the charge-storage element, and a transfer signal for successively transferring the charges that have been read out. Particularly, the control section outputs an electron shutter signal in response to the generation of an excitation pulse component and outputs a readout signal in response to the outputting of the electron shutter signal, and outputs transfer signals every predetermined number of times of outputting of the readout signal.

(57) 要約: この発明は、被測定物に周期的に照射さ れる励起パルス成分に対応して該被測定物から放 出される蛍光成分を測定可能なCCDカメラが適 用された蛍光測定装置に関する。当該蛍光測定装 置は、少なくともCCDと、制御部とを備える。 上記CCDは、被測定物から放出される蛍光成分 光電変換する光電変換素子と、光電変換素子によ

り光電変換された電荷を蓄積・転送する電荷蓄積素子を含む。上記制御部は、光電変換素子により光電変換された 電荷を掃き捨てるための電子シャッタ信号、該光電変換された電荷を電荷蓄積素子に読み出すための読み出し信 号、及び該読み出された電荷を

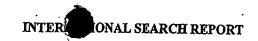
町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川 芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒104-0061 東京都 中央区 銀座一丁目10番6号 銀座 ファーストピル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, ŁU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



Internal application No.
PCT/JP03/12609

		101/0203/12009			
A. CLA	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER COLVEY OF SUBJECT MATTER				
According	g to International Patent Classification (IPC) or to bot	h national classification an	d IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	DS SEARCHED				
Minimum	documentation searched (classification system follow	ved by classification symbo	is)		
1	C1' G01N21/62-21/74, G01J1/0	00-1/60, H04N5/	335		
ł					
Document	otion growthad at a standard and a standard at a standard				
Jits	ation searched other than minimum documentation to suyo Shinan Koho 1922–199	the extent that such docum 6 Toroku Jitsuyo	ents are included	in the fields searched	
	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-200		Toroku Kot	1994-2004 1996-2004	
Electronic	data base consulted during the international search (n			· -	
JIC	ST FILE (JOIS)	ane of oata oase and, whe	re practicable, set	arch terms used)	
C. DOCL	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where	annongista of the mlaum			
A	WO 93/19358 A1 (DIATRON COF		passages	Relevant to claim No.	
**	30 September, 1993 (30.09.9)	(P.), 3).	•	1-5	
	Full text; all drawings	-// -/	•		
	& JP 7-505467 A				
	full text; all drawings				
A	JP 1-227948 A (Nippon Bunko	Kogvo Kabushil	ci	1-5	
	Kaisha),		-	1-3	
	12 September, 1989 (12.09.89)),			
	<pre>Full text; all drawings (Family: none)</pre>				
1					
A	JP 59-104519 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 16 June, 1984 (16.06.84),		1-5		
}	Full text; all drawings				
	(Family: none)				
				•	
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family	annex.		
Special categories of cited documents:		"T" later document publi	shed after the inten	national filing date or	
considere	at defining the general state of the art which is not at to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be			
earlier de date	ocument but published on or after the international filing				
" documen	considered novel or cannot be considered to involve an in step when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) considered novel or cannot be considered to involve an in step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an in step when the document of particular relevance; the claimed invention of considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document is taken alone and the considered to involve an in step when the document of particular relevance; the claimed involve an in step when the document of particular relevance; the claimed involve an in step when the document of particular relevance; the claimed involve an in step when the document of particular relevance; the claimed involve an interpretation and the considered to involve an interpret				
special re					
means	t referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or	combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art		
documen	t published prior to the international filing date but later	"&" document member of	vious to a person s the same patent fai	Kined in the art mily	
dan the priority date craimed			Panad		
06 January, 2004 (06.01.04)		Date of mailing of the international search report 03 February, 2004 (03.02.04)			
		-	· · · ·	,	
me and mai	ling address of the ISA/	Authorized officer			
Japan	ese Patent Office	1			
esimile No.		Telephone No.			
		• • • •		}	

ŀ

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.